Best Avelone Copy

47812 AU 313

> JA 0145260. DEC 1978

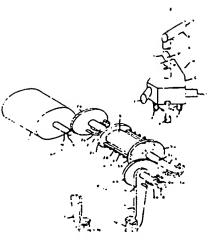
JA-1978-12

(54) GRASP MEANS AND GRASP METHOD IN ROBOT SYSTEM

- (11) Kokai No. 53-145260 (43) 12.18.1978 (19) JP
- (22) 5.20.1977 (21) Appl. No. 52-59174
- (71) SHINMEIWA KOGYO K.K.(1) (72) HARUHIKO ASADA
- (52) JPC: 83(3)B21
- (51) Int. Cl2. B25J15/00

To execute works, such as, parts assembly, etc. without troubles, by allowing the control of the grasp force of each pawl, and by allowing even control of grasp rigidity in some direction of an article to be grasped.

CONSTITUTION: A grasp means H is mounted to a nose of an arm A of a robot, which position is controlled along orthogonal three axes of X, Y, Z, sot hat the means H can be controlled at turning angle ϕ centering around a vertical turning axis V. Three pairs of grasp pawls 7, 7, 7, which own opening and closin directions in symmetrical shape to the axis V, are attached to casing C in the grasp means H. These grasp pawls 7 performs opening and closing drive through power transmitting means, such as, a pulse motor 1, an intermediate 1st shaft 2, an intermediate 2nd shaft 3, a cylindrical coil spring 4, spur gears 3c, 6b, etc., and the grasp force and



⑩日本国特許庁

公開特許公報

①特許出願公開

昭53-145260

⑤ Int. Cl.²
B 25 J 15/00

識別記号

⑩日本分類 83(3) B 21 庁内整理番号 7632-3F ⑬公開 昭和53年(1978)12月18日

発明の数 2 審査請求 未請求

(全 6 頁)

凾ロボットシステムにおける把握手段および把握方法

②特 顯 昭52-59174

②出 願 昭52(1977)5月20日特許法第30条第1項適用 昭和51年11月21日、22、23日第19回自動制御連合諮询会において発表

@発 明 者 浅田春比古

寝屋川市成田東が丘16番1号

⑪出 願 人 浅田春比古

寝屋川市成田東が丘16番1号

同 新明和工業株式会社

西宮市小曾根町1丁目5番25号

四代 理 人 井上正

明細 律

1. 発明の名称

ロポットシステムにおける把握手段および把握 ち迚

2. 特許請求の範囲

(1) ロボットシステムに致けられた旋回軸、この 旋回軸に対称に開閉方向を有する3組の把握爪、 これら把握爪の各々に接続された把握爪開閉動力 手段、この動力手段と前記各把握爪間に弾性体を 介在させてなる動力伝達手段、前記各弾性体の歪 を検出する手段、および前記各把握爪の開度を検 出する手段を具備してなる、ロボットシステムに おける把握手段。

2) 前記把握爪開開動力手段は、パルスモータとし、前記弾性体は前記パルスモークによって回転する円板と、前記把握爪を開閉するべくした回転円板とにその両端を固設したコイルパネとし、前記歪検出手段は、前記両円板に、その固定部と回転部とを固設した回転角検出手段とした、特許請求の範囲第1項記載の、ロボットシステムにおけ

る把握手段。

(a) コンピュータによって制御されるロボットシステムにおいて、旋回軸に対称に開閉方向を育する3組の把握爪の、各把握力を可変とし、この各把握力を前記コンピュータによって制御することにより、把握した部品の、前記旋回軸と直角の任意方向の把持関性を制御するべくしてなる、ロボットシステムにおける把握方法。

3. 発明の詳細な説明

この発明は、ロボットシステムに使用して便な 把握手段、およびその使用方法に関するものである。

トランスファーマシンとして、物体把握手段を 衛えたロボットシステムは 周知である。 しかしながら、従来のものにあっては、 比較的単純な作業を行ないうるものはあっても、 いわゆる 高度な適応制御を可能として高度の作業をなしうるものは、 その例が少なく、また種々の問題点があった。

工業用ロボットによる作業のうちには、腕や手 の絶対的な位置決め精度よりも、作業対象との相

特開昭53-145260(2)

対的な位置決め時度のほうが重要な場合が多い。 はめあり超立作業に対をとれば、ロボットに把握 された部品と相手部品の位置や姿勢は、はめあり の精度が高くなるにつれて、正確さが要求される のであるが、ロボットが2部品の位置関係を直接 認識する手段をもてば、部品の形状や位置決めの ばらつき、あるいはロボット側の腕のたわみなど の要因にも適応した動作が可能となるものである。

従来の適応制御の例としては、ロボットの腕や 手首に弾性体を用い、相手の物体にロボットの手 を押しつけてとれより生じるひずみもしくは力を 計削し、相互の位置関係を知り、例えばピンをピ ン穴にはめ合わせるものがある。しかしこれでは、 単純な形状のはめあわせは可能であつても、 複雑 な形状の部品の相互の位置決めやはめ合せには適 応が困難であるという問題点があった。

そとで発明者は、超立作業など、物体間の接触や押しつけを要する作業において、より汎用性をもたせるためには、物品把握手段における把握力の制御に加えて、把持剛性(把握部品を把握手段

に対して交位させた場合の、抵抗力と、その変位 の比)をも制御可能にすれば、前述した押しつけ や、ならい動作が完全かつ自由に行ないうること に宿目し、この発明をなすに至ったものである。

この発明の級略は、佐回軸に対称に開閉する3 組の把握爪を設け、これら把握爪をコイルはねな どの弾性体を介して開閉駆動を行ない、各把握爪 の把掴力なよび開度を検出可能とした、把握手段 を用い、さらに前記弾性体の見掛け上のばね常数 を制御して、任意の方向の把持断性を任意に設定 できるようにしたものである。

以下第1図,第2図を参照して、まず把握手及 日について、その実施例を詳述する。

把握手段 H は、詳細は図示しないがX , Y , Z の 直交 3 軸に沿って位置制御される、公知のロボット 装置の 腕 A の先端に、垂直旋回軸 V まわりに 旋回角 の を制御可能に設けられる。把握手段 H には、軸 V に対称に開閉方向を有する 3 組の把握爪 7 , 7 , 7 がケーシング C に関着される。より詳細に説明しよう。

1は爪開閉動力であり、ケーシングCに設けられる。動力1は灼えばパルスモータなど、制御用コンピュータ(図示せず。以下同じ。)の指令によって駆動制御されうる公知のものでよい。この 実施例の場合は、その低速時のトルクが大である 点およびその保持特性を有する点を利用するべく、 パルスモータを使用した。

2は中間第1軸である。軸2はケーシングCに軸支2。される。軸2と励力1の軸1。とは、平開車1b,2bによつて結合される。軸2の、平崩車2bの設けられている端部と反対倒端部には、円板2cを固設する。円板2cにはさらに円筒2dを一体に突設する。

3は中間第2粒である。粒3はケーシングCに 粒支3。される。粒3の一端には円板3 b が固設 され、この円板3 b が円筒2 d の端面と後少すき 間を有して、かつ同心に対峙するように組付けさ れる。

4 は粒 2 と粒 3 とをフレキシブルに接続するべく、円筒 2 d に嵌数され、その両端が円板 2 c ,

3 hに固設された、弾性体としての円筒コイルば ねである。

5 は弾性体 歪 後出手段としての回転型ポテンショメータであり、その本体と軸5 a とは、それぞれ円板2 c と 3 b とに同心に固設される。ポテンショメータ5 の出力はコンピュータに接続される。6 は把拠爪用軸であり、ケーシング C に軸支6 a される。軸6 は軸3 と、平均車3 b ,6 b によって結合される。

かくして、平畠車1 b , 2 b 、ばね4、平畠車 3 c , 6 b などによって、動力伝達手段 P が構成 される。

7は爪本体である。本体7の基端は、純6と一体に設けられる。本体7の先端には、爪7aを設ける。との実施例にあっては、垂直及軸によって 回転自任に支承されたローラで爪7aを構成する。

8は爪本体1の開胶検出手段としての回転型ポテンショメータであり、本体はケーシンダCに、位8 a は粒6に、それぞれ関設される。

次に以上のような把握手段Hを有するロボット

特開昭53-145260(3)

た。 システムを使用して、選錠制御を行なう一例を群 述する。

ばれ4のちぢみ寸法をいとすれば、爪1°による切品Wに対する力「iは、ばれ4のばれ常数を ki とすれば

$$f_i = k_i \quad \nu_i \cdots \cdots \cdots (i)$$

動力1を固定して考えれば、前述した把持関性は物理的に定まるものであるが、これを可変とするため、動力1によりばね4の取付寸法 μiを可変としている。1つの爪7 a のばね4 のちぢみ viを、他の2つの爪7 a の開きと関連させて考え、爪7 a の開き(爪7 a を最も閉じた位置からの距離)

る個所は、部品Wの位置Xo,Yoおよび姿勢も から、各爪7aについての、開きぴが、部品Wの 平面形状によって定まる関数hi(xo,yo,θ)で **扱わされることを示している。このときコンピュ** - タは、σ iを計測し、⑵式の演算を行なう。つい て、各爪7 a におけるばね 4 のちぢみ寸法の目標 位vriが演算され、このちぢみ寸法の実列値(ポ テンショメータ5の出力値)がとの差を、動力1 (第4図においてはGmiで示されている)に出力 する。動力1によるばね4の一端の変位μiと、開 きoiとの和により、はね4のちぢみ寸法viは足ま り、それにはねるのばね常数は後乗じて、力「に なる。プロック2は、各爪7aの力「はり、部品 Wに作用する力F×,Fy、モーメントMが定ま るととを示し、爪1aの位世や部品Wの姿勢にも 関係するため、×0, γο, θも入力の1つになつて

次に、印品Wに作用する力やモーメントと、その変位との関係を考える。第3図に示す部品Wの平面が状が、座標系を,,,で、C(3)=0なる関数

をのであらわせば、

$$vi = \sum_{j=1}^{9} bij \sigma j + ci \cdots (2)$$

但しらご および cは、 把持純性を調節するための定数で、 これらを任意に定めることにより、任 奪の方向の把持続性を調節しうるものである。

(1),(2)式より、力〔は、

$$fi = ki \left(\sum_{j=1}^{3} bij \sigma_{j} + ci \right) \cdots \cdots$$
 (6)

心结构

との (() 式で与えられる力の制御を各爪 7 a K 的 し、部品 W の X , Y 平面内における Y , Y2方向と、 動 回転 8 方向の運転を対象とし、これらの方向の把 持斜性を調節することについて以下説明する。

1分別上

すなわち(8)式による力(iが、各爪 7 a の開閉方向に作用し、部品Wの重心にX 方向の力 F x , および Y 方向の力 F y , ならびに重心まわりのモーメント M が作用している。

第4 図は、把握手段Hと、コンピュータとを含む系のプロック図であり、部品Wの位置と姿勢を 入力し、部品Wの受ける力とモーメントとを出力 するものである。すなわち、ブロック1で示され

であらわせるものとし、Χ, Υ 座標系でその低心 心が X 。, 姿勢 Θ であるとする。各爪 7 α は単位 ベクトル Wi の方向に開閉され、爪 7 α の位置σι Wi が 部品 W の 同面上にあるときは、

$$G\left[A'(\sigma i W i - \chi_0)\right] = 0$$

A は 2 × 2 回転行列 … … … (4)

$$\begin{bmatrix}
F_{x} \\
F_{y}
\end{bmatrix} = -\sum_{i=1}^{3} \frac{f_{i}}{\cos \omega_{i}} \mathcal{N}_{i}$$

$$M = -\sum_{i=1}^{3} \frac{f_{i}}{\cos \omega_{i}} (\chi_{i} - \chi_{0}) \times \mathcal{N}_{i}$$
(5)

ルには個体面の単位法ペクトルωは及じと此じのなる角、とする。「iのみならず、及じ、wistよび ではは個体の位置及。=(xo, yo)を姿勢θに似 存する。とれらに適当な交換を使せばの式は次式 のように好きかえられる。

1481X

特開 昭53-145 260(4)

×3の行列で以下の成分をもつ。

$$\mathbb{R} = \begin{bmatrix} \mathbf{F} & \mathbf{x} \\ \mathbf{F} & \mathbf{y} \\ \mathbf{M} \end{bmatrix} \qquad \boldsymbol{\theta} = \begin{bmatrix} \mathbf{I} & \mathbf{I} \\ \mathbf{I} & \mathbf{2} \\ \mathbf{I} & \mathbf{3} \end{bmatrix}.$$

$$\mathbb{R} = \begin{bmatrix} \frac{\partial \sigma \mathbf{I}}{\partial \mathbf{x} \mathbf{o}} & \frac{\partial \sigma \mathbf{I}}{\partial \mathbf{y} \mathbf{o}} & \frac{\partial \sigma \mathbf{I}}{\partial \boldsymbol{\theta}} \\ \frac{\partial \sigma^2}{\partial \mathbf{x} \mathbf{o}} & \frac{\partial \sigma^2}{\partial \mathbf{y} \mathbf{o}} & \frac{\partial \sigma^2}{\partial \boldsymbol{\theta}} \\ \frac{\partial \sigma^3}{\partial \mathbf{x} \mathbf{o}} & \frac{\partial \sigma^3}{\partial \mathbf{y} \mathbf{o}} & \frac{\partial \sigma^3}{\partial \boldsymbol{\theta}} \end{bmatrix}$$

ととでR に見られる、 $\partial \sigma$ i / ∂x o 等は、(4) 式を用 いて計算できる。⑥式を物体の位置と姿勢につい て級形近似すれば、

$$F = P + \Phi \Delta Z$$

ここて $\Delta Z = \begin{bmatrix} x & 0 \\ y & 0 \\ \theta \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \overline{x} & 0 \\ \overline{y} & \overline{0} \\ \overline{\theta} \end{bmatrix}$ で $, \overline{x} & 0$ 、 $\overline{y} & 0$ 、 $\overline{\theta}$ は 近似の中央点である。 P および Φ は、 $3 \times 1 \times 2$

トルと3×3行列で各指の連動のさせ方 bij,ci と下記のような関係にある。

$$P = -\overline{R}'K(B\overline{U} + \overline{L}')$$

$$Q = -\left(\overline{R}'KB\overline{R} + \frac{\overline{L}'}{L_{2}} + \frac{\overline{L}'}{L_{2}}K(B\overline{U} + \overline{L}') - \overline{S}_{n}\right) - m$$

かくして、部品Wは側面 Si, S2に当接した位置

この発明は、前述した実施例以外に、この発明 の技術的思想の範囲内における、種々の変形も、 との発明の技術的範囲に含まれるものである。

との発明は前述したように、各爪の把握力を制 **御しうるようにしたから、把握物品のある方向の** 把持四性を大小に制御することができ、部品組立 などの場合における、適応制御を支障なく実施し うるものである。

4. 図面の簡単な説明

に制御されたことになる。

図面はいずれもこの発明の一実施的を示し、第 1図は把握手段の斜面図、第2図は第1図の要部 斜面図、第3図は部品把掘脱明平面図、第4図は コンピユータを含む系のブロンク図である。

1…爪開閉動力(パルスモータ)、2 c , 3 b …円板、4…円筒コイルばね(弾性体)、5…回 転型ポテンショメーク(弾性体歪検出手段)、8 …回転型ポテンショメータ(瓜開度校出手段)、 7 a … 爪、 P … 動力伝達手段、 V … 垂直旋回轴。

これは、 M式をB とC について解くことから次の кэкж±30 В=K-(R) 1 [Ze(R'P. Б.- Q)(R)1 a=-1K-1/R)-1P-1K-4/R')-1/Exc.4/R')-1P-Bi-0/R-10

今第4図に示すようなシステムで、第3図のよ うな部品Wを把握するのに、θの変化に対するM の増加を小さく、X,Y方向の変化に対する力、 F×、Fyの均加を大となるように、プログラム をインプットしておき、手段Hを倒面 S2の方向に 移動させることにより、部品Wは例面 S2に当接す る。この場合、日回転に対する把持關性が小で、 Y方向の把持剛性が大である故に、部品Wは容易 回転(との場合角8が零になる方向に回転)し、 しかも、Y方向へは容易には変位せず、すなわち、 とのY方向の力Fyの大なる変化を検出して、Y 方向への移動を停止する。(図示1点知線の位置。)

次に似面 S2方向(X方向)へ手段Hが移動させ られ、部品Wが側面 S2へ当接して、X方向の力 F ×の大なる変化を検出して、手段目が停止させら れる。(図示2点奴録の位置。)

行列を用いている。

ことでは、記述を簡単化するため次のペクトルと

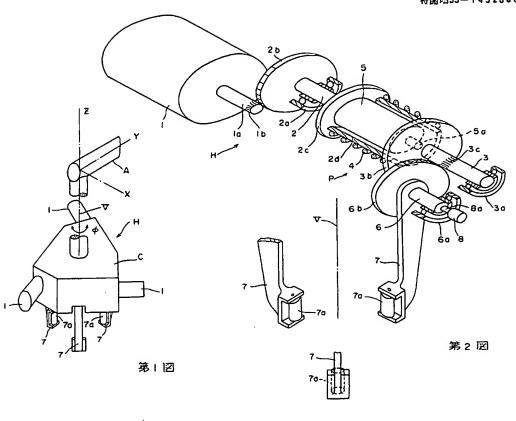
$$\mathcal{B} = (bij)\mathcal{L} = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix} \mathcal{L} i = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix} \langle i \mathcal{D} = \begin{pmatrix} \sigma_1 \\ \sigma_2 \\ \sigma_3 \end{pmatrix}$$

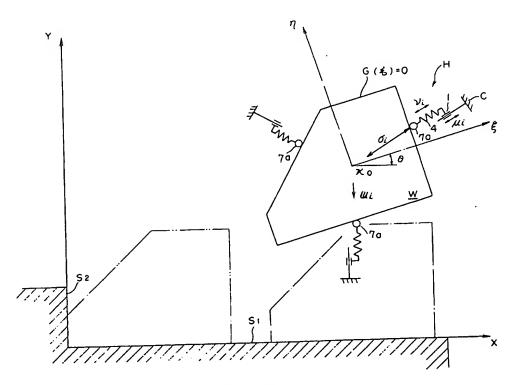
$$\mathcal{S} i = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 \sigma i}{\partial x \circ 2} & \frac{\partial^2 \sigma i}{\partial x \circ \partial y \circ} & \frac{\partial^2 \sigma i}{\partial x \circ \partial \theta} \\ \frac{\partial^2 \sigma i}{\partial x \circ \partial y \circ} & \frac{\partial^2 \sigma i}{\partial y \circ 2} & \frac{\partial^2 \sigma i}{\partial y \circ \partial \theta} \\ \frac{\partial^2 \sigma i}{\partial x \circ \partial \theta} & \frac{\partial^2 \sigma i}{\partial y \circ \partial \theta} & \frac{\partial^2 \sigma i}{\partial \theta^2} \end{bmatrix}$$

R, 可, 気は限, 可, 気の(xo, yo, 百) ての 位である。

PとQの意味を考えると、P は基準位置(xo, yo , (F) での物体に作用する力を表わし、(C) は、 ことでの物体変位と物体作用力の比を表わしてい る。すなわちQは一種の剛性を表わすもので、把 持閉性と呼ぶ。₽ やQを指の連動のさせ方 bijと ciにより、自由に調節できるのが本方式の特長で ある。

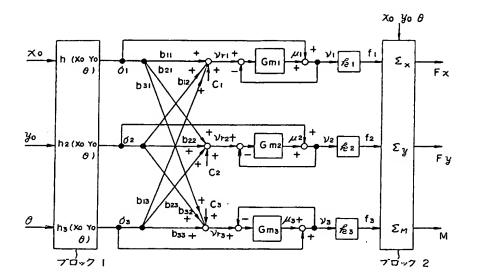
次に所留の力Pと把持剛性Qに闘節するには、 bijやciをどのように設定すればよいかを導くo





第 3 図

特別昭53-145260(6)



第 4 図